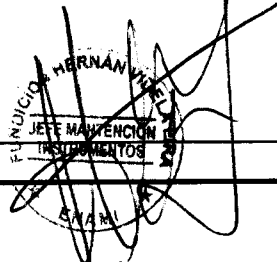
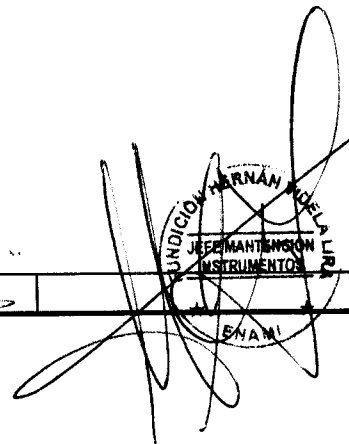


ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION	FECHA	# CARTILLA
		14-02-2012	
			TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC - 010
			UBICACION
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO	Valvula reaccion H ₂ O		Planta ciudad #1
TIPO DISPOSITIVO PRIMARIO	Valvula globo levig 1" Diam		
TIPO DISPOSITIVO SECUNDARIO	Fisher normal cerrado		
RANGO DEL DISPOSITIVO PRIMARIO	Neumatico aus platamiento lineal		
RANGO DEL DISPOSITIVO SECUNDARIO	Neumatico (3-15 PSI) electro (4-20mA) con retroalimentacion de posicion		
OTRO DATO			
CALIBRACION		CHEQUEO	
VALOR HMI	VALOR VARIABLE	VALOR mA	VALOR CALIBRADOR
0%	0%	4mA	0%
25%	25%	8mA	25%
50%	50%	12mA	50%
75%	75%	16mA	75%
100%	100%	20mA	100%
Observación:			


 FUNDICION HERNAN VELA
 JEFE MANTENCION
 INSTRUMENTOS
 ENAMI

ENAMI Fund. H. Videla Lira	CARTILLA DE CALIBRACION		FECHA	# CARTILLA
			14.02.2017	
				TAG
				LIC-010
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO	Válvula ácido producido		UBICACION	
TIPO DISPOSITIVO PRIMARIO	Remax 3" mariposa Giro		planta ácido #1	
TIPO DISPOSITIVO SECUNDARIO	Remax actuador sobre efecto			
RANGO DEL DISPOSITIVO PRIMARIO	tipo Neumático giro 90° electro 14-20 mA)			
RANGO DEL DISPOSITIVO SECUNDARIO	Neumático (3-15 PSI) con retroalimentación			
OTRO DATO				
CALIBRACIÓN			CHEQUEO	
VALOR HMI	VALOR VARIABLE	VALOR mA	VALOR CALIBRADOR	
0%	0%	4 mA	0%	
25%	24.9%	8 mA	25%	
50%	50.1%	12 mA	50%	
75%	75%	16 mA	75%	
100%	100%	20 mA	100%	
Observación:				

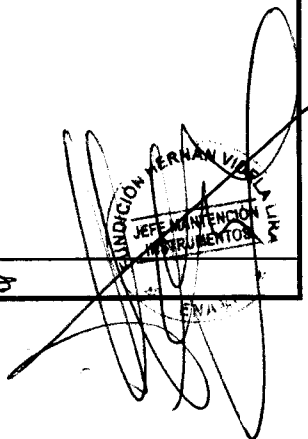
4/02/2017



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		FECHA	# CARTILLA
			14-02-17	
				TAG
				AIC-002
Fund. H. Videla Lira			UBICACION	
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO	Valvula traspaso de Aciolo 74-75		Planta Aciolo #1	
TIPO DISPOSITIVO PRIMARIO	Valvula Globo Lewis 3" Diom.			
TIPO DISPOSITIVO SECUNDARIO				
RANGO DEL DISPOSITIVO PRIMARIO	Tipo Neumatico, desplazamiento lineal elect/20/4-20mA, neumatico (3-15 PSI) con Retroalimentacion			
RANGO DEL DISPOSITIVO SECUNDARIO				
OTRO DATO	Fecha 14/02/2017			
CALIBRACION			CHEQUEO	✓
VALOR HMI	VALOR VARIABLE	VALOR mA	VALOR CALIBRADOR	
0 %	0 %	4 mA	1.6 %	
25 %	25 %	8 mA	25 %	
50 %	50 %	12 mA	50 %	
75 %	75 %	16 mA	75 %	
100 %	100 %	20 mA	100 %	
Observación:				

FUNDACION HERNAN VIDE LA
 JOSE MANTENEDOR
 INSTRUMENTOS
 ENAMI

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION	FECHA	# CARTILLA
		14-02-17	
			TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
			UBICACION
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO	Válvula traspaso de gases TS-T4 Planta Aído #1		
TIPO DISPOSITIVO PRIMARIO	Válvula Globo Lewis 3" Diam.		
TIPO DISPOSITIVO SECUNDARIO			
RANGO DEL DISPOSITIVO PRIMARIO	Tipo Neumático, Desplazamiento Lineal eléctrico (4-20 mA) neumático (3-15 PSI) con Retroalimentación de posición		
RANGO DEL DISPOSITIVO SECUNDARIO			
OTRO DATO			
fecha	14/02/2017		
CALIBRACIÓN		CHEQUEO	✓
VALOR HMI	VALOR VARIABLE	VALOR mA	VALOR CALIBRADOR
0%	0%	4 mA	-2%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			



 HERNÁN VELA

 JEFE MANUTENCIÓN

 INSTRUMENTOS